

Протокол № 4/2022

робочої зустрічі між представниками хіміко-технологічного факультету
КПІ ім. Сікорського та ДП «Гальванотехніка» ПАТ «Київський завод
«Радар»»

Дата та час зустрічі: 01 вересня 2021 року, 14.00-16.15

Присутні від КПІ ім. Сікорського: декан ХТФ Ліночева О.В., заст. декана
ХТФ, голова методичної комісії факультету Сангінова О.В., в.о. зав. каф.
технології електрохімічних виробництв Букет О.І., студент першого курсу
групи ХЕ-11 мп Дундуков П.О.

Присутні від ДП «Гальванотехніка» ПАТ «Київський завод «Радар»»: керівник програми із впровадження дуального навчання директор Соколовський М.Г.

СЛУХАЛИ:


1. Декана ХТФ Ліночеву О.В. щодо діяльності факультету в цілому, участі ХТФ у розвитку сучасних технологій в Україні та за кордоном, зокрема на підприємствах електрохімічного напрямку.
2. Соколовського М.Г. щодо кадрових потреб ДП «Гальванотехніка» ПАТ «Київський завод «Радар», процедури впровадження дуальної освіти на підприємстві та пропозиції щодо проведення лабораторних робіт з освітньої компоненти «Гальванічні сплави і функціональні покриття» фахівцями ДП «Гальванотехніка» ПАТ «Київський завод «Радар».
3. Декана ХТФ Ліночеву О.В. та Сангінову О.В. щодо результатів впровадження дуальної форми освіти та можливості працевлаштування студентів старших курсів ХТФ на вакантні посади ДП «Гальванотехніка» ПАТ «Київський завод «Радар» як на повний, так і на неповний робочий день.
4. Сангінову О.В. та Букета О.І. щодо структури та змісту освітніх програм «Хімічні технології неорганічних, електродних матеріалів та водоочищення» бакалаврського та магістерського освітніх рівнів, й отримання критичних зауважень та побажань щодо компетентностей, якими має володіти випускник кафедри технології електрохімічних виробництв.
5. Дундукова П.О. щодо бажання навчатись за дуальною формою освіти та вільного вибору професійно орієнтованих освітніх компонент, а також щодо вилучення із ОПП курсових робіт та проектів.

ВИРІШИЛИ:

1. Із метою працевлаштування студентів старших курсів ХТФ у підрозділах ДП «Гальванотехніка» ПАТ «Київський завод «Радар», надати деканату ХТФ інформацію про наявні вакантні посади (за хіміко-технологічним профілем) у ДП «Гальванотехніка» ПАТ «Київський завод «Радар». Деканату ХТФ забезпечити відбір кандидатур на навчання за дуальною формою освіти і направити їх до Департаменту управління персоналом ДП «Гальванотехніка» ПАТ «Київський завод «Радар». Термін виконання: до 01 липня 2022 року.

2. Зробити прогнозну оцінку потреби ДП «Гальванотехніка» ПАТ «Київський завод «Радар» у кваліфікованих кадрах, із вказаною прогнозною потребою в фахівцях на найближчі 5 років. Виконання покласти на Соколовського М.Г. **Термін виконання: до 01 липня 2022 року.**
3. Надати пропозиції щодо змісту освітніх програм «Хімічні технології неорганічних, електродних матеріалів та водоочищення» бакалаврського та магістерського освітніх рівнів у частині загальних та професійних компетентностей, а також результатів навчання. **Термін виконання: до 01 листопада 2021 року.**
4. Соколовському М.Г. В 2022-2023 н.р. організувати: працевлаштування студентів, які бажають навчатись за дуальною формою освіти; проведення лабораторних занять з освітньої компоненти «Гальванічні сплави і функціональні покриття» на виробничих потужностях підприємства; низку регулярних профорієнтаційних заходів для студентів, науковців та викладачів ХТФ, а саме, екскурсії по підрозділах ДП «Гальванотехніка» ПАТ «Київський завод «Радар». **Термін виконання: до 01 липня 2022 року.**
5. Дундукову П.О. підготувати рецензію на ОП, де висловити свої побажання щодо вільного вибору професійно орієнтованих освітніх компонент та наявності курсових робіт і проектів. **Термін виконання: до 01 листопада 2021 року.**


Від ХТФ
КПІ ім. Ігоря Сікорського


О.В. Ліночева

О.В. Сангінова

О.І. Букет

ДП «Гальванотехніка»
ПАТ «Київський завод «Радар»»


М.Г. Соколовський

